

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成24年1月12日 (2012.1.12)

【公表番号】特表2011-502732(P2011-502732A)

【公表日】平成23年1月27日 (2011.1.27)

【年通号数】公開・登録公報2011-004

【出願番号】特願2010-535015(P2010-535015)

【国際特許分類】

A 4 7 L 17/06 (2006.01)

【F I】

A 4 7 L 17/06

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月15日 (2011.11.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

地系及び、ポリプロピレン、ポリエステル、及びポリスチレンから選択される疎水性ニットデニット系を含む払拭部材であって、前記地系及び前記疎水性ニットデニット系が共に編成されて、前記疎水性ニットデニット系のパイルを形成する、払拭部材。

【請求項 2】

ポリプロピレン、ポリエステル、及びポリスチレンから選択されるプラスチックフィルムである平系を更に含み、前記平系が前記地系に編成されてパイルを形成する、請求項 1 に記載の払拭部材。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 に記載の払拭部材及び該払拭部材に積層され、かつ払拭部材の袋内に収容される吸水部材を備える、清掃用具。